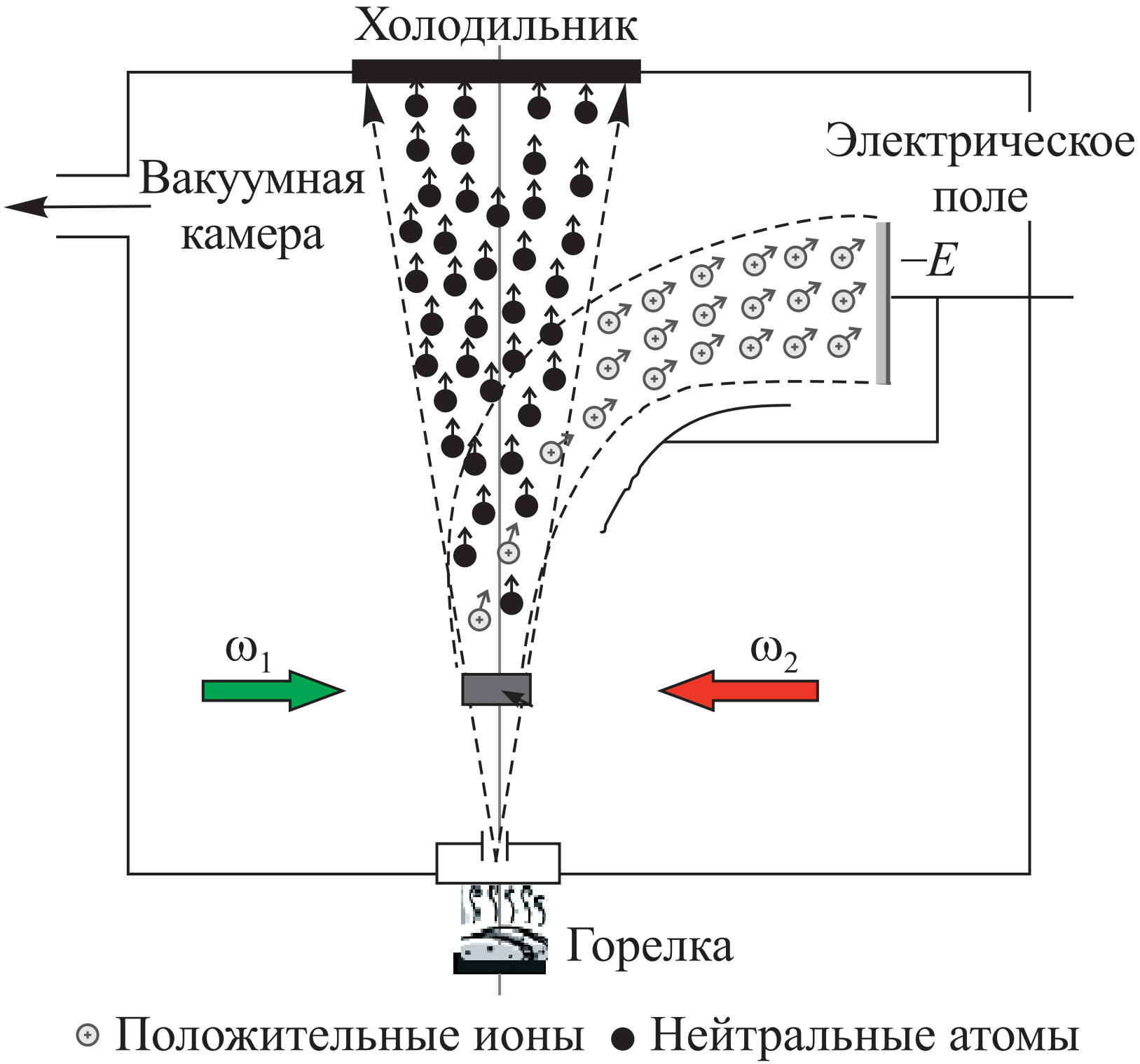

Рис. 2. Схема получения пленок с помощью фотоионного пучка

Fig. 2. Scheme for producing films using a photoion beam